

УСТАНОВКА ЗАСВЕТКИ РЕЗИСТА «УЗР-002»

**ООО "СОРЭНЖ" -
ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ**

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО:

- Оборудования для фотолитографических процессов
- Оборудования для дисковой резки и скрайбирования
- Зондового оборудования
- Комплексных систем управления – аппаратных средств и программного обеспечения.
- Блоков, модулей и шкафов управления технологическим оборудованием.

ПОСТАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

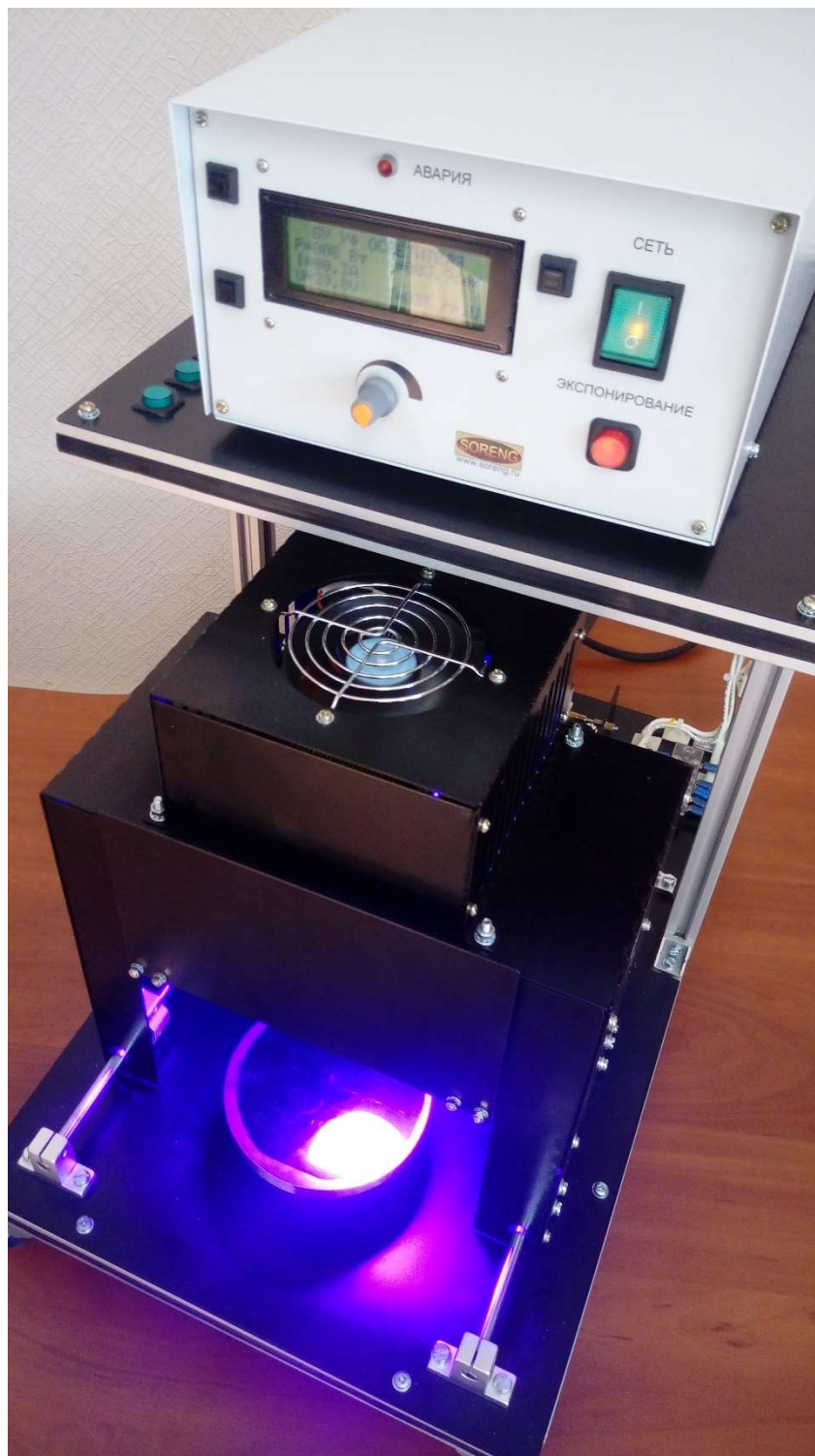
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СОВЕТСКОГО И
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

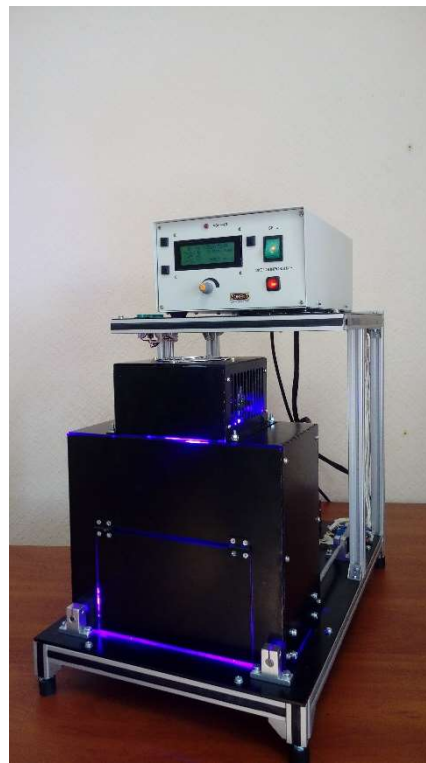
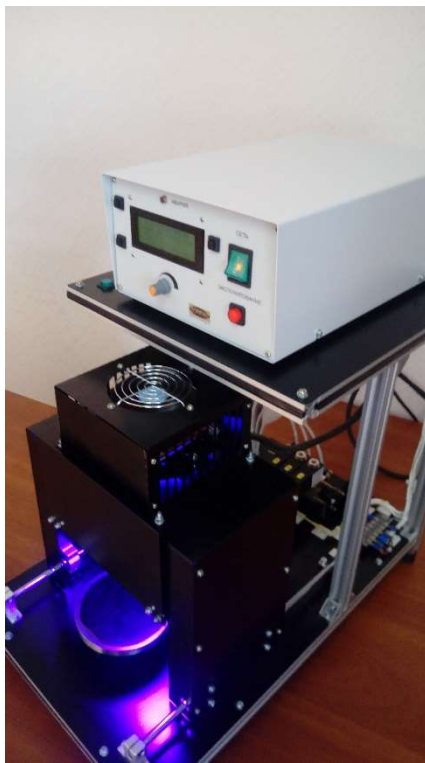
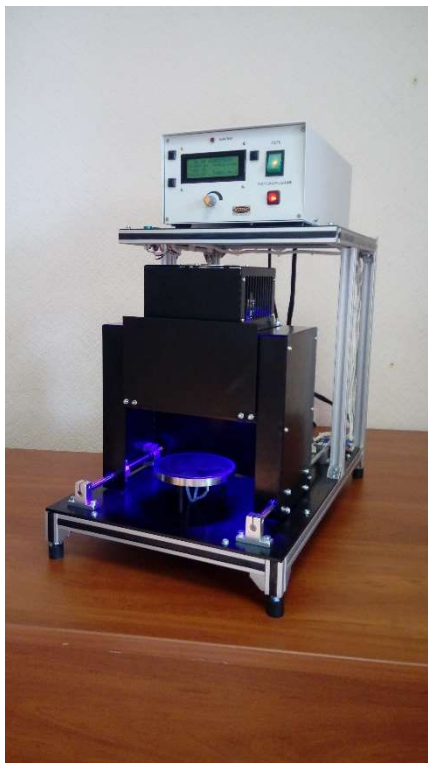
**ООО «СОРЭНЖ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 934-4796**

E-mail: mail@soreng.ru

**www.soreng.spb
www.soreng.ru**



Установка засветки «УЗР-002» предназначена для засветки фоторезистивного слоя подложки при проведении фотолитографических процессов изготовления ИС



Режим работы осветителя	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ С воздушным охлаждением: 0...19,9сек. с шагом 0,1сек. ◆ С водяным охлаждением: 0...999,9сек. с шагом 0,1сек. ◆ С водяным охлаждением по замкнутому циклу: 0...999,9сек. с шагом 0,1сек.
Рабочее поле засветки	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Диаметр поля 60 мм. ◆ Диаметр поля 76 мм. ◆ Диаметр поля 100 мм. ◆ Диаметр поля 150 мм.
Рабочий стол	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Без рабочего столика. ◆ С рабочим столиком под подложки заданной формы. ◆ С рабочим столиком диаметром 60мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 76мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 100мм. ◆ С рабочим столиком диаметром 150мм.
Длина волны источника УФ излучения	По выбору: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 365нм. ◆ 400нм. ◆ 435нм
Габариты (Ш*Г*В), Вес	400x550x650 мм, не более 30 кг.
Питание	180 ... 220В, 50 ... 60Гц

Срок поставки зависит от нашей загруженности и составляет от 2 до 4 месяцев.
 Гарантия на поставленное оборудование — 1 год.